【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年7月7日(2016.7.7)

【公開番号】特開2014-235921(P2014-235921A)
【公開日】平成26年12月15日(2014.12.15)
【年通号数】公開・登録公報2014-069
【出願番号】特願2013-117442(P2013-117442)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｊ　9/233　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　29/38　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　31/50　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｊ　9/233　Ｊ
Ｈ０１Ｊ　29/38
Ｈ０１Ｊ　31/50　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年5月20日(2016.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
蛍光体層２０は、ＣｓＩを低真空中で蒸着し、複数の層が結晶柱３１の成長方向に積層されたものである。蛍光体層２０の層間には、境界面３３が形成されている。蛍光体層２０に側面から光を照射すると、境界面３３で光の反射が変化するため、境界面３３が確認される。

【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図５】

X線エネルギー (keV)	CsI厚さ（mm）		
	0.4	1.1	2.0
200	0.1	0.2	0.3
100	0.2	0.6	0.8
80	0.7	0.91	0.98

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図６】

